

平成21年10月吉日

教職員各位

発起人静岡大学長 興 直孝  
副学長 中村 高遠  
工学部長 柳沢 正  
情報学部長 伊東 幸宏  
電子工学研究所長 三村 秀典  
創造科学大学院長 永津 雅章  
システム工学科 大坪 順次

CREST採択キックオフミーティングのご案内

晩秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、工学部機械工学科 川田教員 をリーダーとして提案致しました、「電子線励起微小光源による光ナノイメージング」が（独）科学技術振興機構（JST）平成21年度 戦略的創造研究推進事業（CREST）に採択されました。

つきましては、下記のとおりキックオフミーティングを行いますので、ご多忙中のところ恐縮ですがご出席をお願いします。

記

日 時 平成21年11月9日（月）16時から  
場 所 高柳記念未来技術創造館1階ラウンジ  
16:00～16:10 学長挨拶  
16:10～17:25 研究テーマ説明  
（川田、杉田、居波、寺川）  
17:30～19:00 交流会（会費 2,000円）

以上

プロジェクトメンバー

（静大チーム） 川田 善正（機械工学科）  
江上 力（電気電子工学科）  
昆野 昭則（物質工学科）  
岩田 太（機械工学科）  
杉田 篤史（物質工学科）  
居波 渉（若手グローバルリーダー育成拠点）  
小野 篤史（若手グローバルリーダー育成拠点）  
宮川 厚夫（学術研究員）  
（浜医大チーム） 寺川 進（浜松医科大学光量子医学研究センター）